

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 17 年 2 月 17 日 (2005.2.17)

【公開番号】特開 2002-14106 (P2002-14106A)

【公開日】平成 14 年 1 月 18 日 (2002.1.18)

【出願番号】特願 2000-195412 (P2000-195412)

【国際特許分類第 7 版】

G 0 1 N 35/00

G 0 1 N 35/02

G 0 1 N 35/04

G 1 1 B 7/004

G 1 1 B 7/007

G 1 1 B 11/105

// C 1 2 M 1/00

C 1 2 N 15/09

C 1 2 Q 1/68

【F I】

G 0 1 N 35/00 A

G 0 1 N 35/02 F

G 0 1 N 35/04 A

G 1 1 B 7/004 Z

G 1 1 B 7/007

G 1 1 B 11/105 5 0 1 Z

C 1 2 N 15/00 F

C 1 2 M 1/00 A

C 1 2 Q 1/68 A

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 3 月 15 日 (2004.3.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 1】

走査検出機構 17 は試料ディスク 1 の上面側にて半径方向へ数値制御可能で往復移動可能に支持されたキャリッジ 31 に設けられ、光源 33 からのレーザ光を、試料ディスク 1 上面にて所定のビーム径で収束するように照射する対物レンズ 35 と、キャリッジ 31 を半径方向へ数値制御可能に移動する直線駆動装置 37 と、試料ディスク 1 の上面から反射した光の内、例えば蛍光物質の蛍光を受光して電気信号を出力する受光部材 39 とから構成される。なお、受光部材 39 には蛍光波長のみを通過させる光学的フィルター（図示せず）が設けられている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】符号の説明

【補正方法】変更

【補正の内容】

【符号の説明】

1 - 試料ディスク、3 - プラスチック基板、5 - 記録層、7 - 試料プローブ、11 - 試料

解析装置